# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-088329

(43) Date of publication of application: 17.07.1981

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number : **54-166147** 

(71)Applicant: TANAKA DENSHI KOGYO KK

(22)Date of filing:

19.12.1979

(72)Inventor: HAYASHI SHOZO

**TOMIYAMA SUSUMU** 

# (54) GOLD WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT AND SEMICONDUCTOR ELEMENT

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain gold wire whose bonding property is excellent by the inclusion of specified amounts of Ag, Be, Ca, Fe, and Mg, in addition to Au.

CONSTITUTION: By the inclusion of 2W80ppm of Ag, 0.5W30ppm of Be, 1W20ppm of Ca, 0.5W50ppm of Fe, and 0.5W50ppm of Mg in weight ppm indications, in addition to Au, the elements cooperate together in said composition range, the balance in the Au wire itself is maintained, and the excellent bonding property is indicated. If the total amount of the added elements is made to be 4.5W230wt. ppm, the secular softening of the gold wire and unstable gold ball configuration are not generated. Although Ti, Cu, Si, Sn, Bi, Mn, Pb, Ni, Cr, Co, Al, and Pd are readily mixed naturally or in the manufacturing process, the balance in the gold wire itself is not hampered if the maximum weight ppm is less than 30. However, if more than 5wt. ppm of Cd, Zn, Sb, As B, and the like is mixed, the characteristics of the gold wire tend to decrease. In this constitution, can be obtained the bonding wire of the Au alloy which is hard to be subjected to the thermal effect, and has the thin bonding layer after the bonding and the large bonding strength.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

PAT-NO:

JP356088329A

**DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56088329 A** 

TITLE:

GOLD WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT AND

SEMICONDUCTOR ELEMENT

**PUBN-DATE**:

July 17, 1981

INVENTOR-INFORMATION: NAME HAYASHI, SHOZO TOMIYAMA, SUSUMU

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

TANAKA DENSHI KOGYO KK

N/A

APPL-NO:

JP54166147

APPL-DATE: December 19, 1979

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 438/100, 438/FOR.364

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain gold wire whose bonding property is excellent by the inclusion of specified amounts of Ag, Be, Ca, Fe, and Mg, in addition to Au.

CONSTITUTION: By the inclusion of 2∼80ppm of Ag, 0.5∼30ppm of Be, 1∼20ppm of Ca, 0.5∼50ppm of Fe, and 0.5∼50ppm of Mg in weight ppm indications, in addition to Au, the elements cooperate together in said composition range, the balance in the Au wire itself is maintained, and the excellent bonding property is indicated. If the total amount of the added elements is made to be 4.5∼230wt. ppm, the secular softening of the gold wire and unstable gold ball configuration are not generated. Although Ti, Cu, Si, Sn, Bi, Mn, Pb, Ni, Cr, Co, Al, and Pd are readily mixed naturally or in the manufacturing process, the balance in the gold wire itself is not hampered if the maximum weight ppm is less than 30. However, if more than 5wt. ppm of Cd, Zn, Sb, As, B, and the like is mixed, the characteristics of the gold wire tend to decrease. In this constitution, can be obtained the bonding wire of the Au alloy which is hard to be subjected to the thermal effect, and has the thin bonding layer after the bonding and the large bonding strength.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭56—88329

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/60

識別記号

庁内整理番号 6851-5F **43公開** 昭和56年(1981)7月17日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

⊗半導体素子のポンディング用金線及び半導体 素子

创特

頤 昭54-166147

20出

願 昭54(1979)12月19日

@発 明 者 林正蔵

所沢市上新井1642-37

@発明者富山進

三鷹市下連雀6-6-20

加出 願 人 田中電子工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁

目14番地3

**郊代** 理 人 弁理士 早川政名

外1名

y ₩ ₩

1. 発明の名标

半導体業子のホンデインク州교線及び半等体系士

#### 2. 特許請求の報告

- (i) 献2~80 重直 ppm、ベリリウム 0.5~30 組織・ppm、カルシューム 1~20 重量 ppm、 鉄 0.5~50 重量 ppm、 マクネシウム 0.5~50 出版 ppm を告有し、少りか返であること を特づとする牛・場体素子のポンテインク用途破る
- (2) 特許的水の軌間第1項記載化おいて、上記 並がチタン、調、シリコン、動、ビスマス、 マンカン、鉛、ニンケル、クロム、コバルト、 アルミニシム、バランウムの一個又は複数を さ自し、ての転さ有度か30 鬼質 ppm 以下でも ることを特額とするボンデインク用金融。
- (3) 特許的水の配出的1以又は高く月記収化をいて、並が上記元素以外の小純切元素を含有し、そのお言名並が5度量 PP=以下であるC

とを将做とするポンテインク用近郊。

- (4) シリコンチップ電極と、無 2 ~ 80 重量 PPm、 カルシューム 1 ~ 20 mm PPm、 ベリリウム 0.5 ~ 30 mm PPm、 鉄 0.5 ~ 50 mm PPm、 マグネシウム 0.5 ~ 50 mm PPm、 鉄 り て 並とし たポンテイング用 金融との 接続体から W る 牛
- (5) 特許納水の朝田弟も母配政において、上記 並がチタン、痢、シリコン、鯔、ビスマス、 マンガン、剤、ニッケル、クロム、コパルト、 アルミニウム、バラシウムの一般人は便数を 古有し、その配言有量が30重量 ppi 以下であ ることを特定とする半導体業子。
- (6) 特許請求の親田第4月又は第5月記載にあ いて、金が上記元業以外の不純物元素を言有 し、その記言刊度が5点割り四以下であるこ とを特徴とする半導体業子。
- 3. 発明の評価な訳明

本発明は半冊44のナップ電燃と外部リードが とを按析するために使用するワイヤホンテイン グ用並製及びその半導体素子に関する。 全は耐食性があり、展性性が良くポンデイング 性に受れていることから、一般に並を主放分に した金合金が半導体素子のポンデイング用金線 として知られている。

従来、このようか金合金からなるボンデインク用金級を吸水業炎人は超気的に溶出し、その 際にできる遠ボールを押し渡して 150 ~ 300 0 の別紙状態におかれている半男体のチップ電標 と外部リード的に手動式や目動式のホンデイン クマシンを用いて接続していた。

しかるに従来から使用されている金融は直往50 声間 以下の相似にすると、引受さが弱く、解 引加工中に斬殺したり、あるいはポンデインク 作業中に漸減を起したり、さらにポンデインク 金額を溶削したときにポンデインク金融不来の 縁症状結晶組織が夫なわれて丹結晶による結晶 粒の祖大化を起しもろくなつたり、あるいは空 ポールの形状が一定セザポンデインク仮の後合

- 3 -

あつた。 例えば鉄元業を含有せしめた金合金を使用したり、 級と網の合計 鬼事を限定して含有せしめた金合金を使用したり、 カルシュームやゲルマニウムや鲌等を含有せしめた金合金を使用したりしてボンデイング性を回上しようとしていた。

しかしながら、ポンテインク証明が必要とする要素には、②引張強さが大きいこと、③軽い飲化が少ないこと、の金が一ルの形状が変更がない。というでは、のかったのがないである。との立とのかが変更がない。ないでは、これのすべての要素を発しる。とかできなかつた。

そこで本地明省は製上従来単滑に成み、種々

強度が低下したりするなどの欠点があつた。 又、上記のように 150 ~ 300 で の温度で無圧増するため、ポンデイング金融が軟化し、テンブ場他と外部リード部を伝統するポンテインク金融のループ形状がたるみを生じて外部リード部をショートしたり、さらに倒脂をモールドする場合、 ポンディング金融が軟化によつて変形しかョートや断線の原因となつたり、あるいは紅時的に軟化して引速流さが低下し断線したりする欠点があった。

そこで本発明者は従来のポンデイング金線を分析したところ、全合金の金の純皮が 99.99 室 世光以上であり、金以外の元素の合計重量が100 重量 ppm 以下である場合が最も多かつた。 全以外の元素の成分や含有世は、金の産出地の自然的影響や必要上放塞に添加する人為的影響により各々異なるものの、いずれも並に特有の元素を構製せずに幾して、又は人為的に添加してポンディング性を同上させよりとするもので

- 4 -

の実験及び間定をくり返し行なつたところ、上配五要素を全て間足するポンデイング並殺は、 金以外の元素を単に脳加したりするのでは得る ことができず、特定元素及びそれらの含有量に よる金合金自体のパランスによらなければなら ないことを見出したのである。

すなわち、単純な金以外の元素の応加では金以外の元素のパランスが金の厳出地や精製等の自然的影響により足石され、削配①~⑤の五要素を同時に満足させることができないからである。

加して本発明の目的は上記②~⑤の五要素を 調してポンデイング性に優れた金朝及びポンデ イング後の半導体特性に優れた半導体素子を提 供することにある。

半導体素子はシリコンチンプ電極と、磁(Ag) 2 ~80 重量 ppm、ペリリウム(Be) U.5~30 重量 ppm カルシューム(Ca) 1 ~20 重量 ppm、鉄(Fe) 0.5~50重量 ppm、マグネシウム(Mg) U.5 ~50重量 ppm 残りを全としたポンデイング用金額との接続体から成ることを特徴とする。

上に並に含有される元素、すなわち戦、ベリリウム、カルシューム、鉄及びマクネシウム(第一元素群とする)は耐配利以配用で共働して金融自体のバランスを保持し助配①~⑤の五要素を実す。

すなわち最はその含有量か2重量 ppm 以下では金銀が経時軟化を起し、80 M W ppm 以上ではポンデイング後の後台強度が低下する。

ベリリウムはその含有重が 0.5 mm ppm 以下では 引張強度が低下し30 mm 質 ppm 以上では粒界破断 を起した。

カルシュームはその含有質が 1 重量 ppm 以下で ば高塩時の引張強度が低下し、20 重質 ppm 以上

- 7 -

には前記①~⑤の五要素に影響を与えにくい元素と影響を与えやすい元素とがある。

なぜなら上記 Au ー Ag ー Be ー Ca ー Fe ー Mg 合 並の組放範囲が電量 ppm のオーメーであるため、 連常の並合逐と異なり、特にホンデイング並樹 として要求されるからである。

上記影響を与えにくい元素(第二元素群とする)としてはチタン(T1)、銅(Cu)、シリコン(S1)、 鯣(Sn)、ヒスマス(B1)、マンガン(Mn)、鲌(Pb)、ニッケル(N1)、クロム(Cr)、コパルト(Co)、アルミニウム(A1)、パラジウム(Pd)の各元業であり、これらの各元業は上配金融の五要素に対して一個に割き、最大30重量 Ppn を据えなければ金融自体のパランスを出售しない。

上記第二元業群の各元素は自然的影響により入 は野塩の都合などの人為的影響により電報台並 中に起人されやすい。

上記第一及び第二元素併以外の元素、すなわち 金融に要求される五要素に必要を与えやすい元 ては似性が失われる。

鉄はその含有量が 0.5室量 PP= 以下では引張録さ が低下し、50室量 PP= 以上ではポンデインク時 金融表面に酸化破膜が生成し、ホンデイング後 の接合強度が低下する。

マグネシウムはその含有量が 0.5 変量 Ppm以下では引張強さが性下し、50重量 Ppm 以上では溶断時の金ポール形状が感くなる。

上記組成範囲内であればポンデインク性は確持できるが、好ましくは上記第一元業群の総含有量が 4.5~230 点量 ppm であるとよい。 すなわち上記 Au ー Ag ー Bo ー Ca ー Fo ー Mg 合金が他の元素の影響を受けやすく量厳した際に、その総合者が 4.5度量 ppm 以下ではポンデインク金線が駐埠軟化を起しやすくなり、 230 度量 ppm 以上では金ホールの形状が不安定になりやすく、またポンデインク後の鉄合強度が低下しやすくなる。

上配金融、Au - Ag - Bo - Ca - Fo - Mg 合並

<del>-</del> 8 -

素 ( 県三元素群とする ) はカドミウム (Ca)、 亜 鲐(Zn)、アンチモン(Sb)、ヒソ(AΦ)、ボロ XB) 等であつて、上配金製合並のバランスを出答し やすく、人為的影響により従入している場合で も補製などにより極力取り除かなければならな

上配彩三元素群がその総含有量で 5 載量 PPR を 越えれば、量差したときに金融合金、Au — As — Be — Ca — Fe — Mg合金のバランスがくずれ金 融の特性を供下しやすくなる。

上記組成範囲のAu-Ag-Be-Ca-Fe-Mg合金から成る金銀はシリコンチップ電極に無圧希法などで接続し一体として半導体業子が形成されるが、従来の金銀に比し非常に好都台である。

すなわち、従来金融であれば、ポンデインク 時の熱影響で金融とシリコンチンプ電極との数 合層が厚くなりを合強度が低下するのに対し、 本発明のパランスのとれたAuーAsーBeーCaーFe ーMs合金からなる金融は無影響を受け乗くポン

特局最56-88329(4)

デイングはも複合層が無く都合強度が大きく、 シリコン半導体特性が使れている。

以下化类的均至示寸。

各飲料はAu-Ag-Be-Ce-Fe-Mg合金を俗解 舞進し、契引加工により直住25 μmm の機能ホン テインク金融としたものである。

各 民 料 の 元 素 及 び そ の 含 有 替 は 次 表 (1) に 示 す 通 <sup>-</sup> り で あ つ て 、 そ の 戦 科 派 1 ~ 4 は 本 発 明 の 実 励 品 、 派 5 ~ 8 は 比 収 品 を 示 す 。

**※ (1)** 

K	KH		一艺术	M ( A	ill pp	<b>a</b> )	第二元素料(在Mippon)	第三元条件		
<b>*</b>		A s	В•	U.	F.	M g	龙林	es at	(童麗ppta)	
実	1	2	0.5		0.5	0.5	Cu<5, 61<5	< 30	Z a < 5	
	2	10	30	3	1	1	P4<5	< 30		
_	3	3 0	1 5	2	3	1 5	51<5, Pd<5	< 30	8 6< 5	
	4	8 0	3 0	20	50	5 0	B1<5, 8a<5	< 30	TI< 5	
此	5	9 0	20		20	60	81<5, Cu<5, Pb<5	< 30	C4< 5	
	6	2	0.2	1	0.5	0.5	T1<5	< 30	_	
	7	9 0	40	5	3 5	3 U	B1<5 , Cr<5	< 30	Z s< 5	
*	8	7 0	10	5	3	20	Cu(20), 81 (20), NI (5)	> 30	T•< 5	

- 11 -

求される前に五要米〇~⑥K対応した特性を示するのである。

上記実施的であきらかなように、本発別による
パランスの保たれた金楽は、ポンテインク登録
としての性能が憧れており、かつ、シリコンチ
ツア或候に各接して逆軟体として構成されたも
のは、独台強度が大きく半導体を子としての性
能が優れていることがわかる。

よつて、本発明の目的を遊放することかできる。

医脐出腺人 出中電子工業株式会社

化型人 早期 的



化油人 学 川



上配各式料をもつて強強的性質、その他の結構 性を創定した結果を表包に示す。

向、我の倒暗中の初期とは最引加工した血管 の引張会さをいう。

换 (2)

K	Ħ	○ 計画		(20t 保持)		Ø' 経時変化 (引養無さ)		@" ##-~	(5) ボンデイング 後の整合強度
Æ		生 切	#566	集を切	#U00	100 (U)	48 時間依	の形状	(N
*	1	9, \$	4	4.5	5	20	1 9.5	M H	-5
	2	1 2	4	6.5	4	2 1	2 1	д н	7
Æ	3	11	4	6	5	20	20	<b>#</b> PJ	
سه	4	1 5	4	11	3	2 2	2 2	異円	9
比	5	12	4	2	5	2 1	2 1	いびつ	2.5
et	6	6.5	4	2.5	4	19	10	異 円	2
¥.	7	14	.4	3	5	21	2 1	いびつ 酸化装装	3
	8	9	4	3	5	20	20	いびつ	3. 5

上記状から明らかなように、本発明の実施品が 1 ~ 加 4 がいずれも上記状②中の項目①~⑤を 全て満足するのに対し、比較品が5 ~ がもはい ずれも項目①~⑤を全て満足するものはない。 この項目①~⑤は削述したポンティングがに要

- 12 -